

液晶性前駆体とクレイナノシートの複合化による剛直ポリイミドの垂直配向制御

東工大物質理工 ○大山数起・百瀬敦都・大迫勇太・安藤 慎治・石毛 亮平

【諸言】電子回路の絶縁層等に適用されるポリイミド(PI)には、膜厚方向への高い熱伝導性が要求され、その実現には分子鎖を垂直に配向することが有効である。しかし、PI等の剛直棒状分子を基板上に製膜すると、分子鎖は基板との引力相互作用や流動によって面内に強く配向する。本研究では、Fig. 1(a)に示すポリアミド酸エステル(PAE, BP n , n は側鎖長)の濃厚溶液がスメクチック液晶(Sm)相を発現することを活用し、PIの垂直配向制御を試みた[1]。PAE末端のCnR_f基(Fig. 1(b))は高い疎水性を示すため、表面に自己組織化単分子層を形成し、これを足場としてSm相層構造が積層成長し、垂直配向が誘起される[2]。さらに表面を長鎖アルキル基で修飾したモンモリロナイト(ナノクレイ, NC)をPAE溶液に添加すると、薄片状のNCは液中で基板に平行に配列する。このNCの疎水性表面からSm相の層構造が成長すれば、表面のみならず膜内部においても分子鎖の垂直配向が促進されると期待され(Fig. 2)、本研究ではこれを検証した。

【実験】側鎖長の異なる2種のPAE(BP2, BP6)の末端にCnR_fを導入したBP n CnR_f($n=2, 6$)に、グラフ鎖密度が異なる2種のNC(TMSA(NC1), DMDAA(NC2))をそれぞれ添加したPAE/NC複合薄膜をスピンコート法で製膜し、赤外分光法(ATR-FTIR, pMAIRS)および微小角入射X線散乱法(GI-WAXS)による分析に基づいて、垂直配向性の向上とその機序について検討した。

【結果と考察】CnR_f基を導入したBP2CnR_f厚膜試料(厚さ1 μm)について、偏光ATR-FTIR法を用いて配向秩序度 S の侵入長依存性を評価すると、表面からSi基板に近づくにつれて分子鎖の面内配向性が強まった(Fig. 3)。また、BP2CnR_f(PAE)溶液(初期厚さ30 μm)の乾燥過程のGI-WAXD像(Fig. 4)では、乾燥初期において子午線上に鋭い回折が出現し、時間経過に伴いその強度が増加した。これはCnR_f基導入によって空気界面からSm相が積層成長したことを示唆する。また、乾燥後期には面内配向領域の出現に対応して、赤道線上にも鋭い回折が観測された。

これら2つの結果からBP2CnR_f膜表面では垂直配向領域が高い頻度で形成される一方で、膜内部では面内配向性が強まることが判明した。BP2CnR_f薄膜(膜厚300–500 nm)についてpMAIRS法により評価した配向秩序度 S は0.01であり、垂直配向領域の分率は35%未満と見積もられた。ナノクレイと複合化することで S は増加し、特に表面のアルキル鎖密度が高いNC2との複合化により $S=0.23$ (垂直配向分率~50%)に達した(Fig. 5)。同膜のGI-WAXS像ではNCの散乱が子午線方向のみに観測され、これは面内に配向したNCの表面からPAEのSm相層成長と分子鎖の垂直配向が誘起されるモデルを支持する結果である。一方、BP6CnR_fでは、複合化による S の増加は認められなかった。これは側鎖長の長いBP6の分子鎖が剥離されていないNCの疎水性の層間に侵入し面内配向が誘起された結果と考えた。

【参考文献】

- [1] K. Tanaka et al, *Macromolecules* 2019, 52, 5054–5066
 [2] 原 昇平, 柳瀬圭太, 田中和幸, 安藤慎治, 石毛亮平, *Polymer Preprints, Japan*, 69, 2R01 (2020)

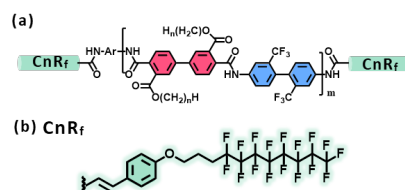
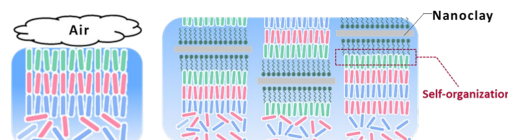
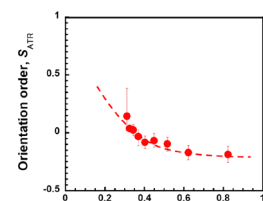
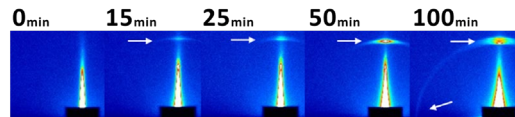
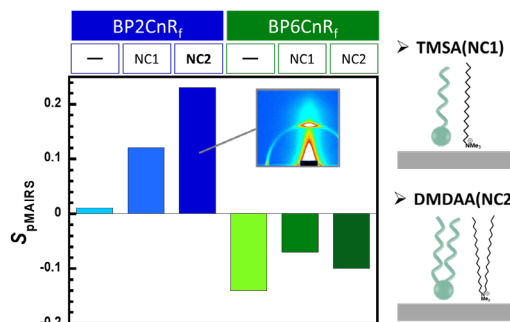
Fig. 1 Chemical structure of (a) PAE and (b) CnR_f

Fig. 2 Schematic mechanism of vertical alignment of PAE at the surface and inside the film.

Fig. 3 Orientation distribution in the depth direction of BP2CnR_f.Fig. 4 GI-WAXD images of BP2CnR_f film during drying process.Fig. 5 Orientation order parameter S of PAE and PAE composite films.

Vertical alignment control of rigid polyimides by compositing liquid crystalline precursors with clay nanosheets

Kazuki Ooyama, Atsuto Momozé, Yuta Oosako, Shinji Ando, Ryohei Ishige (Dep. Chem. Sci. Eng., Tokyo Institute of Technology, Ookayama 2-12-1-E4-5, Meguro-ku, Tokyo 152-8552, Japan)
 Tel: 03-5734-2889, Fax: 03-5734-2889, E-mail: oyama.k.ad@m.titech.ac.jp